

2012年11月29日

取締役・役員の業務担当の変更等について

本日開催の当社取締役会等において、次のとおり2013年1月1日付取締役・役員の業務担当等が決定しました。

1. 取締役・役員の業務担当(2013年1月1日付)

(下線部は、現職に加え、今回新たに委嘱された役職)

氏 名	新 職	現 職
役員 伊藤 好生	デバイス社 社長、 エナジー社 社長	AVCネットワークス社 上席副社長 ディスプレイデバイス事業グループ長
常務役員 小林 俊明	山田専務取締役付特命担当	デバイス社 社長 (兼)電子部品・電子材料事業グループ長
役員 伊藤 正人	三洋電機(株)社長	エナジー社 社長、 三洋電機(株)社長
常務取締役 吉田 守	AVCネットワークス社 社長 (兼)ディスプレイデバイス事業グループ長 (兼)イメージング事業グループ長、 デバイス集中契約担当、 システムLSIビジネスユニット担当	AVCネットワークス社 社長 (兼)イメージング事業グループ長、 デバイス集中契約担当、 システムLSIビジネスユニット担当
役員 武本 義郎	野村常務役員付特命担当	マニュファクチャリングソリューションズ社 社長 (兼)パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)社長
常務役員 石井 純	グローバルコンシューマー マーケティング部門 日本地域総括	グローバルコンシューマー マーケティング部門 日本地域総括、 パナソニック コンシューマー マーケティング(株)社長

2. 人事異動(2013年1月1日付)

氏 名	新 職	現 職
尾本 勝彦	マニファクチャリングソリューションズ社 社長 (兼)パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)社長	デバイス社 電子部品・電子材料事業グループ 回路部品ビジネスユニット長
高橋 学	マニファクチャリングソリューションズ社 副社長 (兼)パナソニック溶接システム(株)社長	パナソニック溶接システム(株) 取締役 (兼)パナソニック溶接システム唐山(有)社長

なお、前、マニファクチャリングソリューションズ社 副社長(兼)パナソニック溶接システム(株)社長 正井 耕一郎 は、パナソニック(株)社長付上席審議役とする。

以 上